

第 139 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時: 2017 年 2 月 10 日 15:30-18:15

場所: 大久保地域センター 会議室 C

出席理事: 木浦代表理事、岩田理事、高岡理事、津久井理事、西村理事、矢向理事、安田理事

出席監事: 岡監事、鴨田監事、名雲監事

出席オブザーバー: 遠塚運営委員会副委員長、事務局米山

理事総数 11 名(欠員 1 名) 開催時 8 名出席により有効開催

議 題

1. 第 138 回定例理事会議事録の確認 (木浦) 満場一致承認
2. MECHATROLINK 協会との協議内容に関する報告 (岩田副代表理事)
 - (ア) 2 月 13 日、安川電機様入間工場にて実機を見学(15 名参加)し、今後の活動の方向性を見極めたいとした。
 - (イ) 2017 年 11 月 SCF 展で JIIA との協業開示を目標とし、それまでに仕様書作成したいとした。
 - (ウ) 2018 年 6 月、デモ機展示を目標とし、分科会を作って議論して行くに際し、工場見学参加の 15 名が中核となって進めて欲しいとした。
3. MECHATROLINK 協会訪問日程の説明 (遠塚副委員長)・・・ 第 2 項に含まれる。
4. 2017 年秋の IVSM 日本開催の件 (木浦)
 - (ア) 詳細を打合せる為、担当者数名を選抜し、価格・費用など具体的な内容を煮詰めたいとした。
2 月 23 日 11 時よりパシフィコ横浜にて打合せすることとした。【木浦・岩田・西村・安田 各理事】
5. ソニー セミコンダクタソリューションズ社との打ち合わせ報告 (安田理事、津久井理事、名雲監事他)
 - (ア) JIIA 活動および定款・知財管理などを説明し了解を得た。
 - (イ) 知財管理について G3 および VDMA について確認が必要とした。【木浦代表】
 - (ウ) 3 月理事会までに再度面談し、協業についての意思確認をしたいとした。
協業の意思確認ができれば 3 月上海で G3 に提案したいとした。
6. 中国・上海 Vision 展の出展物の確認 (木浦、富士山理事)
 - (ア) CXP の動展示の依頼があったが、PC で対応することとした。
7. G3 会議の確認 (3 月上海) (木浦)
 - (ア) 開催期間: 3 月 14 日～16 日
 - (イ) 派遣人員: 木浦代表、富士山理事。
追加として岩田理事、渡邊理事、福井理事、安田理事に調整頂き数名追加することとした。
 - (ウ) 議題: VDMA より G3 採決方法を見直したいとの申し出があったが、全会一致方式の現状維持を支持することとした。
8. 5 月 IVSM ボストンへの派遣者確定 (木浦)
 - (ア) 照明プラグフェスタが開催される。
 - (イ) 派遣人員: 木浦代表、西村理事、福井理事、渡邊理事、遠塚運営副委員長の他
安田理事、津久井理事、鳥居標準化副委員長に打診することとした。【3/20 までに決定予定】
9. 3 月、4 月、5 月、6 月の理事会開催日程の確認
 - 2017 年 3 月 7 日 (火)
 - 4 月 4 日 (火)
 - 5 月 16 日 (火)
 - 6 月 6 日 (火)

※追加議題：

① GigE-Vision 用コネクタの扱いについて（福井理事） 満場一致承認。英文資料が必要とした。

② ロボット革命協議会の件（岩田理事）：

業界の危機感を共有し、連携して活動して行きたいとの申し出があった。

③ 標準化プロセス細則改訂の件（安田理事） 満場一致承認

10. 事務局より の報告

（ア）2017年画像センシング展の件：6月7日（水）～9日（金）

セミナー題目（簡単な内容）、講演者の提出期日：3月10日（金）

※ 今期の社員総会は理事改選のため、候補の方々に打診していきたいとした。

11. 次回理事会開催予定

2017年3月7日（火） 未定～ 大久保地域センター

2017年（平成29年）2月10日

一般社団法人

日本インダストリアルイメージング協会

代表理事 木 浦 幸 雄 印

出席理事 岩 田 節 子 印

同 高 岡 豊 印

同 津久井 明 三 印

同 西 村 巖 印

同 富士山 和 夫 印

同 矢 向 博 印

同 安 田 雅 則 印

出席監事 岡 茂 男 印

同 鴨 田 和 恵 印

同 名 雲 文 男 印